

その場観察分科会 2026 年研究討論会
～多様なその場計測技術の開拓～
参加者募集

主催：日本顕微鏡学会 その場観察分科会

日時：2026 年 10 月 23 日（金） 13:30～17:00

場所：物質・材料研究機構千現地区，茨城県つくば市千現 1-2-1

1. 概要：

日本顕微鏡学会 その場観察分科会では、年に一度、研究討論会を開催しています。今年度は「多様なその場計測技術の開拓」をテーマに、4 名の先生がたにご講演いただきます。会議終了後にクロストーク（懇親会）の機会も設けさせていただく予定にしておりますので、たくさんの皆様のご参加をお待ちしております。

2. プログラム（敬称略）：

13:30～13:35 討論会開会挨拶

13:35～14:25 「最先端その場電子顕微鏡技術の開発と環境エネルギー材料研究への応用」
物質・材料研究機構 竹口 雅樹

14:25～15:05 TBA

千葉大学 平原 佳織

15:05～15:20 コーヒーブレイク

15:20～16:00 「（その場）観察・分光による窒素還元触媒サイトの構造と作用機構の理解」
名古屋大学 佐藤 勝俊

16:00～16:40 「電子顕微鏡内レーザー照射による材料成長過程の追跡」
産業技術総合研究所 千賀 亮典

16:40～17:00 パネルトーク～その場観察における課題の共有・抽出

17:30～19:00 クロストーク（懇親会）

3. 参加費： 学生 1,000 円/人； 一般（会員） 3,000 円/人； 一般（非会員） 5,000 円/人

懇親会費は 3,000 円/1 人を予定

クレジットカードによるオンライン決済となります。支払い先 URL は登録後改めてご案内いたします。

4. 参加募集人数： 40 名程度

5. 申込方法： 下記の Microsoft フォームより参加登録をお願いします。

<https://forms.cloud.microsoft/r/FKH5mMBfz5>

6. 参加登録締切： 2026 年 10 月 16 日（金）もしくは定員に達し次第

7. 問合せ先： kaname_yoshida@jfcc.or.jp

吉田 要（一般財団法人ファインセラミックスセンター）

TEL 052-871-3500

その場観察分科会 2026年度討論
会 参加申込

